# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT.
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-182608

(43) Date of publication of application: 27.07.1988

(51)Int.CI.

G02B 6/12

(21)Application number: 62-014637

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

24.01.1987

(72)Inventor: KAWACHI MASAO

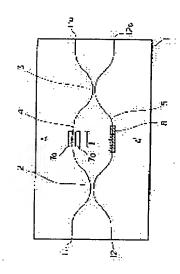
JINGUJI KANAME TAKATO NORIO

### (54) WAVEGUIDE TYPE POLARIZED LIGHT SEPARATING ELEMENT

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To permit formation of a waveguide type polarized light separating element on a plane substrate by adjusting the double refractive index value distribution of light guides in such a manner that the difference of the curvilinear integrals of the double refractive index values along the two light guides is effectively half the wavelength of the used light.

CONSTITUTION: The adjustment is so made by the effect of the stress relieving grooves 7a, 7b provided at the mid-point of the light guides 4, 5 and a thin film heater 8 that the effective optical path lengths of the light guides 4, 5 are equalized with respect to the signal light (TE wave) having an electric field component parallel with the substrate 1 and the difference in the effective path lengths is ë/2 with respect to signal light (TM wave) having an electric field component perpendicular to the substrate 1. While the TE wave component of the incident signal light on an input port 11 is emitted only to an output port 12a, the TM wave



component is emitted only to an output port 11a and functions as the waveguide type polarized light separating element. Formation of the waveguide type polarized light separating element on the plane substrate is thus permitted.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

. [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 182608

@Int\_CI, 4

織別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1938) 7月27日

G 02 B 6/12

E-8507-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 導波形偏光分離素子

> ②特 朗 昭62-14637

> > 要

田の 颐 昭62(1987)1月24日

**®**₩ 蚏 春 徊 内 Œ 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

⑦発 眀 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地

話株式会社茨城電気通信研究所内

**@** 明 老 37 夫 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地

話株式会社茨城電気通信研究所內

⑩出 願 人 日本電信電話株式会社 ②代理 弁理士 志賀 正武 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

1. 発明の名称

學教形似光分數案子

2. 特許額束の幻解

1. 基板上において2個の方向性核合類をほぼ等 しい長さの2本の複扇折性単一モード光穀波路で 度結してなるマッハ・ツェンダ形光干部許を基本 協成とし、 第記2本の光楽製器に治った機屈野位 の御稿分の差が、実効的に使用光数長の1/2に なるように、前記光學設路の複細折硝分布が調節 されていることを特徴とする連紋形質光分離案子。 2. 前記2本の板磨折性単一モード光導被指は、 **私板上においてクラッド層にコア部が磨設されて** なる石英系単一モード光學故障であり、いずれか 一方の光導波路のコア部におってクラッド層の一 部に応力解放所が形成されていて、品板と光明紋 路との熱量獲品改善に起因する光導激器の応力技 配折能分布が調節されていることを特徴とする特 許善求の顧問第1項記載の導放形に光分離条子。

3. 前記2本の接頭折性単一で一ド光準波路の少 なくとも一方に、光路長を微調するための静設と - タがさらに装育されていることを特徴とする特 許淵求の朝頭第2項記載の場故形展光分離執行。 3. 発明の詳細な説明

(商業上の利用分類)

本発明は、光ファイバ遊信や光ファイバセンサ 分野等において、光信号の温波両分離に用いる趣 放形偏光分離量子に関するものである。

(従来の技術およびその頭類点)

光ファイバ通信等の光産業技術の急遽な遊居に 弾ない、各種の光回鮮部最への需要が高まってい る。光回路部品はその形態により(1) バルク形。 (2) ファイバ形。(3) 導波形、の3 併期に分類で きるが、信頼性、生涯性、小形粧質性及び腹胞の 災値可能能等の理由から、平面技術上に結成する 尋慮形のものが原有密視されている。

學故形光屏路部品は、平面藝板上に形成した光 粋散踏を摂本要素として構成されるものである。 中でも、シリコン熱板上に作製可能な石炭系光等

-41-

特別昭63-182608(2)

改路は、そのコア都の新面寸数を適常使用されている石英系光ファイバに合わせて、単一モード用で5〜μ m 程度に設定することができるため、光ファイバとの割合性に優れた実用的な等級形光図器部品の実現手限として期待されている。(参考文献:何内正夫「石英系光導政路の使用加工」、応用物度学会発学驱路会員小光学研究グループ機関は1986.4/vol, no 2.0p.33-38)

ところで、単一モード光ファイバ強信、特にコ にーレント光通信や単一モード光ファイバセンサ の分野では、信号光の保証での制御が重大な関連 事となっている。無数画科学の上で基本となができ のが、従来、石灰系単一モード光準を30の技術が 母では有効な偏光分配案子構成手展が知られてい なかった。このために多くの最所をもつれてい からず、石灰系単一モード光準を30ににたか の方す、石灰系単一モード光準を30にたた が、になるでは、最光分配を用に放送 形光回路部品では、最光分配を用を外部に放送 にグラン・トムソンプリズム等のバルク形光回路

タを設而して光度長を数調するように構成するこ とが望ましい。

(作用)

本規則は、平面基板上に形成した2本の視例所性単一で一ド光導波路の視例所性と、それらの光 動取路により構成されるマッハ・ツェンダ形光子 掛計の光位相積磁性とを組み合わせることにより 個光分離作用を実現するものである。

(実施例)

以下、第1回ないし第4回を登喩して、本発明 の一実施例を説明する。

第7関は本発明の一実施制の構成を説明する図であって、(a) は平面図、(b) は(a) におけるなか 分人人 にねった 拡大断面図である。 図中符号1はシリコンは版、 2.3は結合率 5.0%の方向性 結合器(3 83カプラ)、 4.5 は方向性結合器で3 を結合してマッハ・ツェンダ形光干渉計を構成するための石英系単一モード光準設路、 6 は石英ダイフスクラッド間、7 4.7 b は応力測配折制 抑節としての応力解放系、 8 は也相関初番として

都最に頼らざるを行す、実用的な光回路部品を提供する上での大きな野客となっていた。

本務所は上記の事績に鑑み、直顧折性単一モード光容波路を用いて平面基板上に導致形體光分離 素子を実現し、実用的な導致形光回路路品を提供 することを目的としている。

(問題点を解説するための手段)

本無明は、禁収上において2個の方向性結合器 をはは等しいほさの2本の被配折性単一モード光 な波路で連続してなるマッハ・ツェンダ形光干渉 計を基本構成とし、前記2本の光準被器に沿った 検配折鎖の移動分の繋が、実効的に使用光波氏の 1/2になるように、前記光導波器の根配折鎖分 布が舞節されていることを特徴とするものである。

上記の根因折性が一モード光導波路を、基底上においてクラッド層にコア部が理設されてなる石 英系単一モード光導波器として、いずれか一方の 光導波路に沿って応力解放調を形成することによ り応力相屈折断分布を調節することが頭まして、 さらにいずれか一方の光導波器の上部に離談と一

の再親ヒータ、11。~2は入力ポート、11a. 12aは出力ポートである。

上記の光度波数4.5は、クラッド隔名にコア 部が収録されることによって形成されており、コ ア部の断面寸法は10元 水程度、クラッド層6の 厚みは50元 水程度であり、またシリコン基板1 の厚みは0.4~1 無限度である。

方角性結合器 2、3 は、2 木の光導波路 4、5 を数 4 加の関係にまで接近させて平行に数 44 反にわたって配置したものであり、方向性結合器 2 の 左端と入力ボート 1 1、1 2、 あよび方向性結合器 3 の右院と出力ボート 1 1 a、 1 2 a とは、それぞれ上記の光導波路 4、5 によって遠話されている。

入力ポートで1から入倒した医母光は、方向性結合約2の作用で光彩数数4.5へ2等分されて分配される。方向性結合数2.3を連結して光平 時計機成とする光彩数数4.5が同一概能であり かつそれらの光路長上1.L1が等しい場合には 光路数数4.5を伝統してきた伝母光は、方向性

--42--

特別時63-182608(3)

結合器3の作用ですべて出力ポート12日に出引されることが知られている。また、しょ、しょが信号光の数長入の半分すなわちメ/2だけ異なる場合には、信号光は逆に出力ポート11日に出別されることが知られている。

部には、シリコン基献1と石灰系がラスとの無影 環域数差により強い水平方向の圧縮を見か作用し、 8、~4×10<sup>-4</sup>程度の応力を見せている。ここで B。は、TM数が感じる支勢的ほどを見いている。とTE数が感じる支勢のある。した「E数が無じるをいる。というの状態では、方向性特合器とは、2、3、4、5の機能は、2、4、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、2、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能をは、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能は、3、5の機能をは、3、5の機能は、3、5の機能を

そこで、(d) に示すように一方の光線放路4のコア部の開閉に、応力視配折初期区として、祭扱1からの圧縮応力を一体解放する応力解放第7a,7bを、第1殴(s) に示すようにコア部に沿って長さ』だけ形成する。

第3回は、応力解放数7 A. 7 b により規定されたリッジ状のクラッド四 6 の解W と、正規化された製成折接B / B。との関係を示したものである。第3回は、有限要素核による応力分布解析報

る藝光分離作用が実現されている。

次に、本変施制の再数形偶光分離素子のより具体的な構成を、第2回(a) ~(e) によりその仰戦 実行を説明しながら、より詳額に説明する。

新 2 例(c) の状態では、光導散掛イ、5のコア - 8 -

果に基づいては出したもので、実験結果とも良い一般が知られている。第3回に示されるように、例えばW=200μmの場合にはB/B。 ⇒0.5であるから、応力解放満7a.7 bを形成したことによる使用析変化Δβは、Δβ=8-8。 ⇒2×10<sup>-4</sup>となり、応力解放調7a.7 bを形成したシェン・10<sup>-4</sup>となり、応力解放調7a.7 bを受けるよう。サなわち、使用光数長ス-1、3 μ にの場合にあいて、メニ3。3 m になるように就定しておくと、光彩波路4.5 o 光路長度に最光方向に依存する λ / 2 o 変化を与えることが可能となる。

次に、第2回(c) に示すようにスノ2の電光位存性を保持しつつ、寄方的(偏光依存性なく)に光路長を供簿して出力ポート11a.12aへの偏光の分類性を調節するための後限ヒータ8を光神波筒5上に設けて、偏光分離属子の作割工程が移了する。著級ヒータ8は、二クロム金融限を50年期間、5m長程度にわたって禁着したもので、いわける熱光学効果により光冷散器5の光路反を等方的に微調するものである。

- 10 -

特問報63-182608(4)

なお、この辞説ヒータ8は者略することもできるが、一般的には第2回の作製工程を呑ることにより光移対路の光路長が被長オーター変化してしまうことが多いので、辞談ヒータ8を設置しておくことが参えしい。

前4回は、以上の工程と設定条件により作割さ れた個光分類素子の個化分類特性を示すもので、 出力ポート11日、128から出射される信号光 のTM成分とTE成分の比率を潜設ヒータ8の消 費素力 Pil の関数として示したものである。入力 ポート11にはTM皮分とTE皮分を1対1にも つ円偏光を入射している。第4回に示されるよう に、PH = 0. 2ワットにおいて出力ポート11 aにTE焼のみが出射し、出力ポート12aにT M枚のみが出射する位む独合状態が達成され、良 好な偏光分離条子としての緩散が得られている。 またPH ≤O、7ワットにおいても良好な幅光分 離機能が得られているが、TE放とTM紋の出力 ポートは上記の舞台と逆転している。これは、P N=0、2ワットとPN=0、7ワットでは、光 - 11 -

に選んで支煙がない。例えば広力解放落でa、7 b を光導波器5 側に設けても支障がないことはも ちろんである。

また、応力機関新制御部としては、上記の実施例で用いた応力解放あ7 a。 7 b の動に、適当な材料(応力付与部)を光準被関のコア部近傍に築荷する方法や、外力による圧縮応力を局所的に印加する等の方法を採用することもできる。

また、上記実施制においては夢園ヒータ8を光 等被割5の上部に設けたが、環境ヒータ8を光考 設益4の上部に移設しても、光路長差の強調は相 対的なものであるから、適当なヒータ医動条件で 電光分離作用を得ることができる。

さらに、位相制動器として上記実施例では辞録 ヒータ8を用いたが、本発明はこれに限定される ものではなく、例えば光聴波器の一部に狭い空隙 を設け、空前をエッチング技術によりとリミング し、所定の位相を合条件に合わせる等の方法を提 用することもできる。

また、本発明は、シリコン貧級上の石英原単一 一 13 - 館最がス/2変化していることに対応している。 このように薄膜ヒータ3は、熱光学効果を利用して、解光分離に関しての一般のスイッチとしての 役割を果たすこともできる。

なお、上記の実施例においては、△8・J= 入 ノ 2 となるように設定したが、一般に、△8・ ± =(N+1/2)ス(Nは酸数)、としても関係 な優光分離作用が得られる。しかし、Nをあまり 大きく(JNI>5)とると、マッハ・ツェンダ 形光干渉計の非対称性が強くなり、非対称機マッ ハ・ツェンダ形光干渉針に特有の被長依存性が強 くなり、優光分離衆子として動作可能な収長帯域 が強くなるので望ましくない。

また、上記実施例では、光導政府4に応力被屈 折制御部としての応力が放満7 a. 7 b を設けた が、より一般的な記述をすると、初屆折舶の光導 数数4に分った幹額分額(種分額側は2個の方向 性務合時間)と、光導被第5に前った静積分額の 及が実効的に入/2になれば良いのであるから、 応力解放海7 a. 7 b の位置。形状等はより任意

モード光導放路に限らず、他材料系の単一モード 光導放路にも同様に適用することが可能である。 (発明の効果)

- 12 -

以上、绊翻に設めしたように、水彩明によれば、 2本の光泡なに沿った投頭が繰りの総数かに 変力的に、後足が作りで、 を発力したというに を発力した。 を発力したというでは、 を発力した。 を発力した。 を発力した。 を発力したというでは、 を発力した。 を発力に、 を発力した。 を発力した。 を発力した。 を発力に、 を発力した。 を発力したる。 を発力した。 を発力し

第1団ないし如4回は本発制の一実施制を説明するための包である。第1回はこの実施例の構成 説明四であって、このうち(a) は平面圏、(b) は 重大瞬間圏、第2回(a) ~(e) は、この実施例の 作製工程を工程順に設勢するための包、第3回は 有限受験による複点折衡予想図、第4回はこの

\_ 14 -

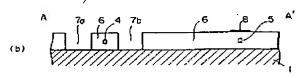
-44-

科開程63-182008(6)

安静例の動作契明図である。 1 … シリコン終板、2 。3 … 方向性結合器、4 。 5 … 光導収路、6 … クラッド値、7 a 、7 b … 6 カ解放消、8 … 沖膜ヒータ。

出頭人 日本幣信幣路級式会社 代理人 弁理士 志賀正

> 第1図 2 4 3 70 A 120



1:シリコン圧板

2.3: 方向位结介器

4.5: 推层析程序, 毛中光等波路

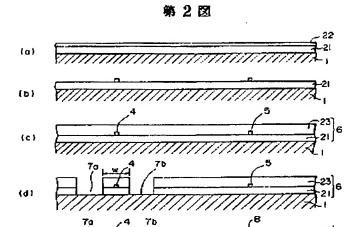
6: フラッド層

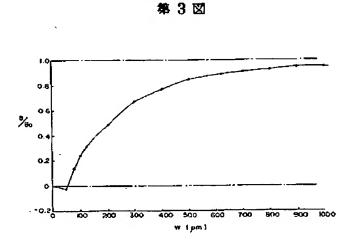
7、施力阿敦瀛

8. 湖原上-9

--45-

特問唱63-182608(日)





特問項63-182608(7)

#### 第 4 図

